



Ministerstwo Obrony Narodowej



**Sekretarz Stanu
Paweł BEJDA**

BMON-WP.053.70.2026/In-25-26/SL
Warszawa, 12.02.2026 r.

**Pan Włodzimierz CZARZASTY
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej**

Do wiadomości: Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM

ePuap

Dotyczy: interpelacji Pana Posła Jacka Niedźwiedzkiego nr 14733 w sprawie sprzeciwu mieszkańców pow. sejneńskiego wobec lokalizacji poligonu w litewskiej miejscowości Kopciowo

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Jacka Niedźwiedzkiego nr 14733 w sprawie sprzeciwu mieszkańców pow. sejneńskiego wobec lokalizacji poligonu w litewskiej miejscowości Kopciowo, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Sprawa utworzenia poligonu w miejscowości Kopciowo (Kapčiamiestis) w rejonie łódzieskim na Litwie została oficjalnie zakomunikowana Ministrowi Obrony Narodowej w dniu 16 stycznia 2026 r., przez Ministra Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Pana Robertasa Kaunasa, w czasie jego wizyty w Polsce. Minister Obrony Narodowej Litwy wskazał, iż teren, na którym jest planowane powstanie poligonu, stanowi część Przesmyku Suwalskiego, co czyni go kluczowym ze strategicznego punktu widzenia. Strona litewska zaproponowała, aby Polska podjęła kroki mające na celu utworzenie tożsamego poligonu po polskiej stronie wspólnej granicy.

Minister Obrony Narodowej poinformował litewskiego Ministra Obrony Narodowej, iż Polska posiada w województwie warmińsko-mazurskim duże ośrodki szkolenia poligonowego, na których rotacyjnie stacjonują wojska sojusznice, niemniej jednak strona polska popiera wszelkie działania państw członkowskich NATO, w szczególności krajów sąsiedzkich (w tym Litwy), które służą wzmocnieniu zdolności obronnych. Jednocześnie, wyrażono oczekiwanie, że strona litewska dołoży wszelkich starań, aby planowana infrastruktura wojskowa spełniała jasno określone i rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Paweł BEJDA

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/